第42卷第10期	红外技术	Vol.42 No.10
2020年10月	Infrared Technology	Oct. 2020

基于 Gm-APDs 的低频激光成像探测实验

宋毅恒^{1,2,3},张佳悦²,赵英超^{1,2},刘学胜³,王智勇³ (1. 光电信息控制与安全重点实验室,天津 300308; 2. 中国电子科技集团公司第五十三研究所,天津 300308; 3. 北京工业大学 激光工程研究院,北京 100124)

摘要:针对空中快速运动目标远距离成像探测的需求,推导了适用于点目标的光子级激光主动成像探测公式,搭建基于 64×64 像元 Gm-APDs 的光子级成像探测系统,通过低频成像探测实验,实现对 4.3 km 处点目标的成像探测。实验结果表明,基于 Gm-APDs 的低频、光子级回波激光成像探测技术, 在无需长时间、多次累积探测的情况下,实现对点目标快速成像探测。为破解对远距离、空中快速运动目标的主动成像探测技术难题奠定基础。

关键词:单光子;点目标成像;Gm-APDs

中图分类号: TN219 文献标识码: A 文章编号: 1001-8891(2020)10-0936-04

Low-Frequency Laser Imaging-Detection Experiment Based on Gm-APDs

SONG Yiheng^{1,2,3}, ZHANG Jiayue², ZHAO Yingchao^{1,2}, LIU Xuesheng³, WANG Zhiyong³

(1. Science and Technology on Electro-Optical Information Security Control Laboratory, Tianjin 300308, China;

2. The 53rd Research Institute of China Electronics Technology Group Corporation, Tianjin 300308, China;

3. Laser Engineering Research Institute of Beijing University of Technology, Beijing 100105, China)

Abstract: A photon-level imaging-detection system is developed based on 64×64 pixel Geiger-mode avalanche photodiodes(Gm-APDS). By performing a low-frequency imaging-detection test, imaging detection of a point target 4.3 km away is realized. The experimental results show that the low-frequency photon-level echo laser imaging-detection technology based on Gm-APDS can quickly image and detect point targets without requiring long-term and multiple cumulative detections. This study lays a good technical foundation for the active detection of long-distance fast-moving targets in air.

Key words: single photon, point target imaging, GM APDS

0 引言

雪崩光电二极管(avalanche photodiode, APD) 可分为线性模式和盖革模式两种。线性模式是指加 在 APD 器件的反向偏压略低于雪崩电压,器件对光 电子信号的放大增益,与偏压大小成近似线性关系。 盖革模式是指加在 APD 器件的反向偏压高于雪崩电 压,探测器具有极高的雪崩增益,即使单光子信号 入射,也可使探测器输出电流达到饱和。故盖革 APD 探测器具有单光子探测能力。由于盖革模式 APD 探 测器输出光电子信号电流足够大,无须对探测到的 信号做更进一步的高增益放大,使得盖革模式 APD 探测器的读出电路难度大幅度下降,有利于大规模 阵列探测器的集成和制作。盖革模式雪崩光电二极 管阵列探测器(Geiger mode avalanche photodiode devices, Gm-APDs)的成功研制,使得激光测距和 激光主动成像技术具有更高的探测灵敏度和更远的 探测距离^[1-5]。

受限于盖革模式 APD 探测器的单光子探测概率 低、暗计数率(DCR)高等因素的制约,现有基于 Gm-APDs 的激光测距和激光主动成像技术,多采用 低峰值功率、高重频激光脉冲发射,之后对少量光子 回波信号进行长时间、多次累积,统计出被探测目标 的图像和距离信息。上述技术体制,对静止或低速移 动目标,可实现极高灵敏度的光子级成像探测。对高 速移动目标进行成像探测时,由于缺少长时间、多脉

收稿日期: 2020-07-08; 修订日期: 2020-08-21.

作者简介: 宋毅恒(1979-), 男, 甘肃人, 博士。主要研究方向: 激光技术方向, E-mail: 33nature@163.com。

冲积累统计,导致目标的成像质量、探测距离精度以及探测器门控宽度,都受到极大的影响^[6]。

针对空中运动目标的远距离成像探测需求,采用 64×64 盖革模式 APD 阵列探测器和高能量脉冲激光 光源,搭建远距离、低频成像探测实验系统,通过对 实验数据分析、研究,验证基于 Gm-APDs 的低频激 光远距离、快速成像探测的可行性。

1 Gm-APDs 探测公式推导

由于探测器技术体制的差异,单光子探测系统中的噪声,不同于常规微弱信号探测中需要考虑多种噪声干扰,只需考虑系统背景噪声和探测器暗计数噪声两种。探测器暗计数噪声和天光背景噪声的均值不随时间变化,两者均近似服从 Poisson 分布。背景噪声和暗计数噪声同时具有明显的互不相关特性,根据 Poisson 分布的可叠加性,两个噪声的叠加后获得的 总噪声仍服从 Poisson 分布,其均值为两种噪声均值 之和^[7]。因此,探测器所获取的噪声光子数为*K*的概 率可用下式表示:

$$P(K) = \frac{(N_{\rm b} + N_{\rm d})^{K}}{K!} e^{-(N_{\rm b} + N_{\rm d})}$$
(1)

式中: *N*_d为探测器自身暗计数噪声在探测时间内形成的计数光子; *N*_b为外部光子入射与探测器自身量子效率乘积产生的计数光子的均值。即:

$$N_{\rm b} = \eta K_{\rm b} \tag{2}$$

1.1 暗计数噪声

Gm-APDs 在无光照输入时,也会输出一定频率的计数信号,即为探测器的暗计数。暗计数噪声属于 热噪声,器件结构和制作工艺密切相关。对于 Gm-APDs 阵列探测器的暗计数率的公式,可表述如 下:

$$N_{\rm d} = \frac{1}{N \cdot M - (d+h)} \sum_{i=1}^{M} \sum_{j=1}^{N} \text{DCR}(i,j)$$
(3)

式中: 阵列探测器的总行数和总列数分别为M、N;d、h分别为死像元和热像元, 求和中不包括无效的像元。 DCR(i,j)={ $-\ln[1 - (N_d(i,j)/t) \cdot f_g]$ }/ Δt , Δt 为门选通信号的脉宽, $N_d(i,j)$ 为一像元第f帧的暗计数, 计数时间为t, 门选通信号的频率为 f_g 。

1.2 背景噪声

在单光子探测系统中,综合运用光谱滤波、时间 滤波和空间滤波等多种技术实现对背景光噪声的抑 制,背景噪声源主要来源于日光和强光源等直射或反 射,背景噪声公式表述如下:

$$P_{\lambda} = \tau \cdot \frac{M_{\lambda} \cdot \pi^2 \cdot \text{FOV}_1^2 \cdot D^2}{16}$$
(4)

$$M_{\lambda} = M \frac{E(\lambda)d(\lambda)}{\int E(\lambda)d(\lambda)}$$
(5)

式中: *M* 为天光背景亮度; *M*_λ为特定波长下窄带滤光 片通过的亮度; *E*(*λ*)为特定波长下的太阳衰减亮度; *P*_λ为特定波长下通过光学系统和窄带滤光片后的功 率; *τ*为光学系统透过率; FOV₁ 为光学系统视场角; *D* 为光学系统口径。可见,窄带滤波片可以有效减小 系统接收到的背景噪声强度,从而有效降低系统虚警 概率。而探测器的接收视场越大,接收到的噪声强度 也越大,对应虚警概率越高^[8]。

1.3 Gm-APDs 激光雷达方程

激光雷达方程是描述探测系统接收到的回波能量 与照射光源、目标、大气介质等参数之间相互关系的 表达式。在基于 Gm-APDs 探测器的激光探测系统中, 回波光强较弱,每像元接收到的回波信号为光子量级。 因此,适用于以平均光子个数,来表征回波强度的大 小,基于 Gm-APDs 的激光成像模型如图 1 所示。



图 1 Gm-APDs 对扩展目标成像

Fig.1 Gm-APDs imaging of extended target

在激光雷达中,扩展目标即为目标尺寸大于照射 光斑的目标,根据测距方程,每个 Gm-APDs 像元所 接收到的激光回波光子数可表示为:

 $E_{\rm PHO} = \frac{E_{\rm E}}{h \cdot v} \cdot \frac{\rm FOV^2}{\theta_{\rm T}^2} \cdot \frac{\rho}{\pi} \cdot \cos\theta \cdot \frac{A_{\rm R}}{R^2} \cdot \eta_{\rm R} \cdot \eta_{\rm T} \cdot \eta_{\rm A}^2 \cdot \eta_{\rm q} \cdot F_{\rm ff} (6)$

式中: E_{PHO} 是单个像素接收到的光子数; FOV 是单 个像素的接收视场角; θ 是光轴与目标表面法线的夹 角; E_E 是发射端的激光单脉冲能量; θ_T 是发射激光束 散角; ρ 是目标反射率; A_R 是接收系统孔径面积; η_T 是发射光学系统的透过率; η_R 是接收光学系统透过 率; η_A 是大气的单程衰减系数; η_q 是探测器量子效 率; F_{ff} 是微透镜阵列的等效填充因数^[9]。

点目标即为目标尺寸小于照射光斑的目标,对点

目标的激光测距公式如(7)所示:

$$E_{\rm R} = 4 \cdot E_{\rm E} \frac{A_{\rm R}}{\theta_{\rm T}^2} \cdot \frac{\rho}{\pi^2} \cdot \cos\theta \cdot \frac{A_0}{R^4} \cdot \eta_{\rm R} \cdot \eta_{\rm T} \cdot \eta_{\rm A}^2 \cdot \eta_{\rm q} \cdot F_{\rm ff} (7)$$

式中: *E*_R 是探测系统接收到的激光回波能量; *A*₀ 为目标反射面积。

激光照射点目标如图 2 所示, r 为被照射目标的 半径, *θ*为照射目标与照射光源所对应的空间夹角。

$$r = \sqrt{A_0 / \pi}$$

即:



Fig.2 Laser irradiation point target

则单像素视场 FOV 对应的激光回波能量为 *E*_{RP} 与目标所对应能量 *E*_R的关系为:

$$E_{\rm RP} = E_{\rm R} \cdot ({\rm FOV}^2/\theta) \tag{9}$$

由(7)、(8)、(9)式推得基于 Gm-APDs 激光主动成 像单像素对应的激光回波光子数 *E*_{PHO}:

$$E_{\rm PHO} = \frac{E_{\rm ER}}{h \cdot \nu} \cdot \frac{\rm FOV^2}{\theta_{\rm T}^2} \cdot \frac{\rho}{\pi} \cdot \cos\theta \cdot \frac{A_{\rm R}}{R^2} \cdot \eta_{\rm R} \cdot \eta_{\rm T} \cdot \eta_{\rm A}^2 \cdot \eta_{\rm q} \cdot F_{\rm ff}$$
(10)

可见公式(6)和(10)等同,即推得基于 Gm-APDs 的激光主动成像系统中,单像素对应的激光回波光子 数与被照射目标的尺寸无关,对扩展目标的主动成像 探测公式同样适应于对点目标的成像探测。

2 实验及分析

实验选用中电科 44 所研制的 64×64 像元 Gm-APDs 焦平面探测器,该阵列探测器为 InGaAs 材料,光谱响应谱宽为 900~1700 nm;该探测器支 持的最低成像帧频为 2 Hz,因此,本次主动探测实 验的帧频选为 2 Hz。实验中,选用激光光源的波长 为 1.54 μ m,束散角 $\theta_{\rm T}$ 为 2mrad,对 4.3 km 距离处的 高压线铁架成像(见图 3)。探测系统视场为 3 mrad, 有效通光孔径 *D* 为 50 mm,则光学系统的有效接收面 积 $A_{\rm R}$ 为 2.8×10⁻³ m²。



图 3 对 4.3 km 处铁架成像探测实验

Fig.3 Experiment of iron frame for 4.3 km

2.1 噪声光子实验及分析

该 Gm-APDs 焦平面探测器典型 DCR 为 5 kHz, 实验门控时间选择为 1.01 μs, 激光发射和成像探测帧 频同步,为 2 Hz 低频。由公式(3)知 Gm-APDs 阵列探 测器在门控时间内的全像素暗计数的总数约为41 个。

实验时,天光背景亮度 M 为 20 W·m⁻²·sr⁻¹,光学 系统口径 D 为 50 mm,窄带带宽 λ 为 1 nm,光学系统 视场角 FOV₁ 为 3 mrad,光学系统透过率 τ 为 0.75。由 公式(4)求得,1 s 时间内通过光学系统照射到 Gm-APDs 焦平面探测器上的光功率 P_{λ} 为 1.37×10⁻¹¹ W,由于门 控时间 T_{con} 为 1.01 μ s,每秒探测帧频 f 为 2 Hz,探测 器像元的等效填充因数 F_{ff} 为 60%,阵列探测器单元 的量子效率 η_q 为 20%,根据公式(11)可求得 1 s 时间 内到达探测器端的背景光能量 E_b 为 0.33×10⁻¹⁸ J,进 而求得光子数为 26 个:

$$E_{\rm b} = P_{\lambda} \cdot T_{\rm con} \cdot f \cdot F_{\rm ff} \cdot \eta_q \tag{11}$$

探测器暗计数噪声和背景噪声的和,即为Gm-APDs 光子级阵列探测系统噪声,求得系统噪声 产生的总光子数为 26+41=67。由公式(1)知,暗计 数噪声和背景噪声的均值不随时间变化,且具有明显 的互不相关特性,根据 Poisson 分布的可叠加性,两 个噪声的叠加获得的总噪声仍服从 Poisson 分布。因 此,噪声引起的单个像素的响应概率为 67/4096~ 1.6%。

实验中 Gm-APDs 探测系统采集到的系统噪声光 子图像如图 4 所示。





Fig.4 The total number of photons of system noise

由图4可知,每秒2帧采集到的系统总噪声光子,随机出现在探测器像元上,总噪声光子数约为70个, 采集到的光子数量与理论算取的光子数值基本等同, 在误差范围内。

2.2 低频回波光子实验及分析:

实验中,激光光源束散角 $\theta_{\rm T}$ 为2mrad,激光单脉 冲能量 $E_{\rm ER}$ 为6mJ,高压线铁架目标的反射率 ρ 为0.4, 激光入射方向与目标反射面法线的夹角 θ 约为30°,光 学系统接收口径为50mm,则面积 $A_{\rm R}$ 为1.96×10⁻³m², 目标与探测系统间的直线距离R为4.3km,发射光学 系统的透过率 $\eta_{\rm T}$ 为0.8,接收光学系统透过率 $\eta_{\rm R}$ 为 0.8,大气单程衰减系数 $\eta_{\rm A}$ 取值为0.6,探测器量子效 率 $\eta_{\rm q}$ 是0.2。由公式(10)可求得探测系统中相应像元接 收到的激光回波光子数 $E_{\rm PHO}$ 为8个。实验探测到的 目标图像如图5所示。

实验中,激光光源的发射频率为2Hz,Gm-APDs 阵列探测系统通过对2帧数据的采集,合成一副图像 显示。图5中亮度较强的像素为2帧采集的数据中对 应的像元皆有回波光子,且每一次都触发该像元的有 效探测。亮度稍弱的像素,为只有一帧像素对应的像 元被有效触发探测。上述公式求得相应像元对应的回 波光子数 *K* 为 8 个,回波光子数 *K* 与探测概率的对 应关系为:

 $P(K) = 1 - (1 - \eta_q)^K$

图 5 光子级激光回波图像 Fig.5 Image for photon-level laser echo

理论上相应像素的单次回波探测概率接近 83.2%,即单脉冲对目标形状成像的有效率应为 83.2%。实验结果显示,实际成像率约 60%,即等效 为频率 1 Hz 单脉冲成像的探测概率为 60%。经分析, 引起此结果的主要因素是,视场内大部分高压线铁架 投影的有效尺寸不够大,导致实际回波光子少于单像 元成像所需的数量。因此,部分高压线铁架回波信号 落在探测像元上的光子数少于 8 个,与 83.2%的探测 概率有一定差距,导致成像时出现亮度稍弱像素点。 基于 64×64 阵列 Gm-APDs 的光子级低频成像探测实验,采用单脉冲能量 6 mJ、频率 2 Hz 的低频激 光,实现对 4.3 km 处高压线铁架目标的快速成像探测。依据本次实验可推得,当采用 1 Hz 单脉冲进行 成像时,探测概率约为 60%,实验结果与理论分析相 符。单脉冲实时成像技术,可以克服多次回波统计技 术体制在测距精度、图像清晰度及成像实时性等方面 的不足,为实现对空中快速运动目标的远距离成像探 测提供技术支撑。

参考文献:

- Marino R M, Stephens T, Hatch R E, et al. A compact 3D imaging laser radar system using G-APD arrays system and measurements[C]//Proc. of SPIE of Laser Radar Technology and Applications VIII, 2003, 5086: doi. org/10.1117/12.501581.
- [2] 王帅,孙华燕,郭惠超,等. APD 阵列单脉冲三维成像激光雷达的发展与现状[J]. 激光与红外, 2017, 47(4): 390-399.
 WANG Shuai, SUN Huayan, GUO Huichao, et al. The development and current status of APD array monopulse 3D imaging lidar[J]. *Laser and Infrared*, 2017, 47(4): 390-399.
- [3] Rothman J, Foubert K, Lasfargues G. High operating temperature SWIR HgCdTe APDs for remote sensing [C]//Proc. of SPIE, 2014, 9254: 92540P.
- [4] Piccione B, JIANG Xudong, Itzler M A. Spatial modeling of optical crosstalk in InGaAsP Gerger-mode APD focal plane arrays[J]. Optics Express, 2016, 24(10): 10635-10648.
- [5] 孙剑峰,姜鹏,张秀川. 32×32 面阵 InGaAs Gm-APD 激光主动成像实验[J]. 红外与激光工程, 2016, 45(12): 3181-3184.
 SUN Jianfeng, JIANG Peng, ZHANG Xiuchuan. 32×32 array InGaAs Gm-APD laser active imaging experiment[J]. Infrared and Laser Engineering, 2016, 45(12): 3181-3184.
- [6] 徐璐, 张勇, 张宇, 等. 四 Gm-APD 探测器提高激光雷达探测性能的 研究[J]. 红外与激光工程, 2015, 44(9): 2583-2587.
 XU Lu, ZHANG Yong, ZHANG Yu, et al. Research on improving the detection performance of lidar by four Gm-APD detectors[J]. *Infrared and Laser Engineering*, 2015, 44(9): 2583-2587.
- [7] Fouche D G. Detection and false-alarm probabilities for laser radars that use Geiger-mode detectors[J]. *Applied Optics*, 2003, 42(27):5388-5398.
- [8] Marino R M, Davis W R. Jigsaw: A foliage -penetrating 3D imaging laser radar system [J]. *Lincoln Laboratory Journal*, 2005, 15(1): 23-36.
- [9] 方照勋,张华,李海廷,等. 基于 Geiger-mode APD 的激光雷达性能 分析[J]. 激光与红外, 2011, 41(10): 1092-1097.
 FANG Zhaoxun, ZHANG Hua, LI Haiting, et al. Laser mine based on Geiger-mode APD performance analysis[J]. Laser and Infrared, 2011, 41(10): 1092-1097.

3 结论